

安武科学器械技術セミナー2018

お客様各位

拝啓、お客様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、「安武科学器械技術セミナー2018」を開催させていただき運びとなりました。

ご多用のこととは存じますが、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。

敬具

平成 30 年 11 月 吉日

主催：安武科学器械株式会社

日時・場所

開催日時：平成 30 年 12 月 7 日（金） 12：00～17：30（開場 12：00 セミナー 13：00～）

開催会場：AIM ビル 3 階 312・313 会議室

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 3 丁目 8 番 1 号

セミナープログラム

時間	内容
13:00 ～ 14:20	微粒子特性評価の新たな挑戦—分散・凝集の評価など— 微粒子特性評価は、電池材料、新素材、触媒、バイオ医薬品などの最先端技術開発にとって重要な評価技術となっております本講演は微粒子の分散・凝集性評価、粒子表面評価などに関する最新事例をご紹介します。 株式会社島津製作所/島津サイエンス東日本株式会社
14:50 ～ 15:40	ラボにおけるデータ管理の在り方とデータ管理システムSHIMAVSのご紹介 昨今、データ改ざん問題が大きな注目を集め、ラボにおけるデータ管理が非常に重要な課題となっております。データ管理の正しいあり方をご説明した後、具体的なシステム事例として見積からデータ収集、販売管理までサポートするデータ管理システム「SHIMAVS」をご紹介します。 株式会社島津製作所/株式会社エイビス
15:50 ～ 16:30	前処理不要で簡単スピーディな卓上SEM-EDSのご紹介 ～異物分析・故障解析・品質改善等の多様なニーズに合わせたご提案～ ジャスコインタナショナル株式会社
16:40 ～ 17:10	天びんにおける誤差要因とその対策 正しい計量をするには電子天びんの校正が正しく行われていることは勿論ですが、電子天びんを設置した場所の重力加速度・振動・温度変化などの設置環境や試料の状態などの影響も受けます。それらの精度に及ぼす影響と対策を説明します。 株式会社島津製作所
17:10 ～ 17:30	お楽しみ抽選会 ※最後までセミナーにご参加いただいた方限定となります。

展示予定製品

- 粒度分布測定装置 ● フロー式画像解析粒子径・形状測定装置 Particle Insight
- かさ密度測定装置 Geopyc 1365
- ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-QP2020NX
- 一体型液体クロマトグラフ LC-2030C Plus ● 紫外可視分光光度計 UV-1900
- 京都電子工業製 EM 粘度計 EMS-1000・ハイブリット水分計 MKH-710
- フェノムワールド社製 卓上走査型電子顕微鏡 ProX
- 分析天びん（AP225W,AP224W,水分計 MOC-63u）

協賛：株式会社島津製作所 島津サイエンス東日本株式会社

株式会社エイビス 京都電子工業株式会社 ジャスコインタナショナル株式会社

安武科学器械技術セミナー2018

本紙ご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。

■開催日時：2018年12月7日（金）12：00～ ■会場：AIMビル 3階 312・313会議室

■参加費：無料

■お問合せ先・お申込先：安武科学器械株式会社 北九州営業所 穂本 まで

TEL : 093-571-6631 FAX : 093-571-6680 ※お申し込みは12月5日(水)までをお願いいたします。

フリガナ	
ご氏名 (複数申込可)	
ご勤務先	
ご所属	
ご勤務先住所	
E-mail	
TEL/FAX	TEL/ FAX/

ご希望の講演に○印をお付けください。

時間	セミナー講義内容	聴講希望
13：00～14：20	微粒子特性評価の新たな挑戦—分散・凝集の評価など—	
14：50～15：40	ラボにおけるデータ管理の在り方とデータ管理システム SHIMAVSのご紹介	
15：50～16：30	前処理不要で簡単スピーディな卓上SEM-EDSのご紹介	
16：40～17：10	天びんにおける誤差要因とその対策	

※ご記入いただいた個人情報は、本セミナーに関する連絡、および今後のセミナーや新製品のご案内等に
利用させていただくことがございますので、予めご了承ください。

～会場案内図～



〔アクセス〕

- ・JR小倉駅 北口（新幹線口）より徒歩5分
- ・AIMビル地下 有料駐車場（車での来場も可）

ご案内させていただきましたのは